

カテゴリ	装置管理番号	装置設備名称
物性・物理量測定	1101	EMS粘度計
分光分析	1102	FT-IR反応追跡システム
熱分析	1103	水蒸気雰囲気TG-DTA
ガス透過測定	1104	ガス透過性能評価装置（スイープ法）
ガス透過測定	1105	ガス透過性能評価装置（圧力法）
物性・物理量測定	1106	ハイブリッドカールフィッシャー水分計
分光分析	1107	レーザーラマン分光光度計
物性・物理量測定	1108	レオメーター
各種処理装置	1109	超遠心機
物性・物理量測定	1110	密度比重計
クロマトグラフ分析	1111	高速液体クロマトグラフ
クロマトグラフ分析	1112	イオンクロマトグラフ
粒子径・粒度分布測定	1113	ゼータ電位・粒径測定システム
各種処理装置	1114	スピンコーター
各種処理装置	1115	ディップコーター
粒子径・粒度分布測定	1116	ナノ粒子解析装置
分光分析	1117	顕微IR
物性・物理量測定	1118	蒸気圧法オズモメーター
顕微鏡	1119	走査型プローブ顕微鏡
クロマトグラフ分析	1120	GCシステム
水質分析	1121	全有機炭素分析装置
物性・物理量測定	1122	強伸度測定装置
クロマトグラフ分析	1123	ゲル浸透クロマトグラフィー
熱分析	1124	示差走査熱量測定装置
界面物性分析	1125	分子間相互作用測定装置
界面物性分析	1126	固液界面解析装置
界面物性分析	1127	表面張力計
顕微鏡	1128	クロスセクションポリッシャ
水質分析	1129	LC-OCD
水質分析	1130	水中溶存有機物蛍光測定装置
分光分析	1201	フーリエ変換赤外分光光度計
分光分析	1202	分光光度計
物性・物理量測定	1203	質量分析装置
分光分析	1204	フォトルミネッセンス(PL)装置
物性・物理量測定	1205	高精度ガス吸着装置
分光分析	1206	ゼーマン原子吸光光度計
熱分析	1207	示差熱・熱質量同時測定装置
クロマトグラフ分析	1208	高速液体クロマトグラフ（HPLC）
クロマトグラフ分析	1209	ガスクロマトグラフ
物性・物理量測定	1301	応力制御型レオメーター
顕微鏡	1302	レーザー顕微鏡
顕微鏡	1303	デジタルマイクロスコープ
粒子径・粒度分布測定	1304	レーザー回折式粒度分布測定器
粒子径・粒度分布測定	1305	レーザー散乱式粒度分布測定器
物性・物理量測定	1306	レーザードップラー速度計
熱分析	1307	示差熱・熱重量同時測定装置
熱分析	1308	示差走査熱量計
顕微鏡	1309	原子間力顕微鏡
粒子径・粒度分布測定	1401	ゼータ電位・粒径測定システム
分光分析	1402	原子吸光光度計
分光分析	1501	フーリエ変換赤外分光光度計
分光分析	1502	分光蛍光光度計
分光分析	1503	紫外可視近赤外分光光度計
製膜装置	1504	真空蒸着装置
各種処理装置	1505	スピンコーター
顕微鏡	1506	偏光顕微鏡
顕微鏡	1601	高速度カメラ